



POUR : **QUALIFLOW**

APPROUVE PAR : **Claude P. Jacquemin**
Président

CONTACTS : **Michel Landon**
Directeur Général
Stratégie & Finances
Tél. : 04 67 99 46 29

NewCap.
Pierre Laurent / Pierre Mas
Tél. : 01 44 71 94 94

QUALIFLOW CONFIRME SES OBJECTIFS 2001

(140 MF soit une croissance de + 86 %)

- LANCEMENT DU MFC A VANNE PIEZO EN PARTENARIAT AVEC SIEMENS -

- PREMIERE COMMANDE AVEC SHOWA AU JAPON -

Montpellier, le 12 juin 2001 :

QUALIFLOW confirme ses objectifs 2001 :

Le chiffre d'affaires du premier semestre 2001, qui devrait dépasser les 10,6 M€ (70 MF) conforte l'équipe de Direction dans la capacité de réaliser les objectifs de chiffre d'affaires et de marge prévus pour l'ensemble de l'année. Conformément à ce qui a été annoncé lors de la publication des résultats annuels, QUALIFLOW confirme donc aujourd'hui son objectif de 21,3 M€ (140 MF) de chiffre d'affaires pour l'exercice 2001.

Claude Jacquemin, Président de QUALIFLOW, commente : « *Notre capacité de production accrue nous a permis d'augmenter les volumes et de répondre aux demandes de l'ensemble des clients des trois zones géographiques sur lesquelles QUALIFLOW est positionnée. Notre positionnement très en amont des fabricants de systèmes de communication optique nous permet de ne pas être affectés par les turbulences que connaît aujourd'hui ce marché.* »

QUALIFLOW lance le MFC à vanne piezo en partenariat avec SIEMENS :

La société continue d'investir de manière substantielle dans la Recherche & Développement. Ainsi, QUALIFLOW développe de nouvelles solutions répondant aux enjeux industriels et de productivité de ses clients, et a conclu un partenariat avec SIEMENS en 2000 pour la mise sur le marché d'un Mass Flow Controller (MFC) à vanne piezo à un prix compétitif par rapport aux solutions proposées actuellement sur le marché.

Sur ce point, Claude Jacquemin, Président de QUALIFLOW, ajoute : « Cette nouvelle génération de MFC à vanne piezo est particulièrement adaptée aux besoins des Fabs 300 mm (pour la fabrication de semi-conducteur) qui nécessitent une précision de contrôle toujours plus poussée. Son prix de revient, particulièrement bien adapté aux besoins du marché, devrait permettre le fort développement de cette technologie jusqu'alors limitée par le prix de vente trop élevé des solutions proposées jusqu'alors par nos concurrents. »

QUALIFLOW signe une première commande avec SHOWA :

Dans le cadre de son développement en Asie et en collaboration avec KOBE STEEL, QUALIFLOW annonce aujourd'hui avoir reçu une première commande pour un système destiné à SHOWA, l'un des plus importants fabricants de câbles japonais. La livraison de ce premier système de gaz aura lieu au cours du troisième trimestre 2001. Cette commande qui s'ajoute à d'autres passées en Chine et en Corée confirme le succès de la politique de QUALIFLOW dans l'élargissement de sa base clients, notamment en Asie. Ce dernier développement renforcé par la confirmation des commandes de notre principal client sur les marchés européens et américains conforte QUALIFLOW dans la réalisation de son chiffre d'affaires.

QUALIFLOW – www.qualiflow.com - est une société spécialisée dans la conception, le développement, la production et la commercialisation de composants de contrôle de débit de gaz à très haute pureté : vannes, contrôleurs de débits massiques (MFC), systèmes de gaz. Avec un chiffre d'affaires de près de 11,49 M€ (75,37 MF) en 2000 et une prévision de 21,34 M€ (140 MF) en 2001, QUALIFLOW ambitionne de devenir la référence mondiale incontournable en matière de composants de gaz. QUALIFLOW se positionne comme un leader technologique des *Mass Flow Controllers* numériques qui révolutionnent le contrôle des gaz ultra-purs. Son expertise est fondamentale pour la production des semi-conducteurs, de la fibre optique et des composants électroniques qui supportent le développement des applications de télécommunication grand public.

Euroclear : 7786

Bloomberg : QUFL NM

Reuters : QFLW.LN

Publication du chiffre d'affaires semestriel : 16 juillet 2001

Publication des résultats semestriels : 2 octobre 2001